PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-286144

(43) Date of publication of application: 17.11.1989

(51)Int.Cl.

G11B 7/26

(21)Application number: 63-116135

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

12.05.1988

(72)Inventor: MORIMOTO AKIO

(54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING OPTICAL MASTER DISK

(57) Abstract:

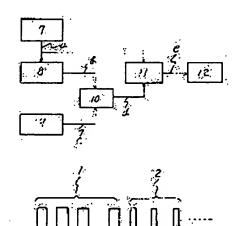
same pattern width and to improve the quality of a preformat signal by exposing a sector mark bit part by a
laser beam modulated by a short pulse string.

CONSTITUTION: A pre-format signal generation circuit 7
generates the pre-format signal (a), and outputs it to a
sector mark signal separation circuit 8 and a pulse
synthesis circuit 11. The circuit 8 separates a sector
mark signal (b) from the signal (a), and modulates it by a
pulse signal (c) with the pulse width sufficiently narrow
compared with that of the signal (b) from a pulse
generation circuit 9 via a pulse synthesis circuit 10, and

sets it as a signal (d). Next, an optical modulation

element 12 is turned on and off by a signal (e) in which

PURPOSE: To form a resist pattern with almost the



the signals (a) and (d) are synthesized at the circuit 11. In such a way, the exposure power 1 of the sector mark bit part is reduced equivalently, and the pattern width of the sector mark bit part is set almost equal to that of a pre-bit part, and the quality of the pre-format signal can be improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

◎ 公開特許公報(A) 平1-286144

11. P. 7/2

識別配母

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)11月17日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査歸求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

❸発明の名称

光デイスク原盤製造方法および装置

倒特 顧 昭63-116135

②出 顧 昭63(1988) 5月12日

@ 発明者 森本 昭 男

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑩出 顯 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 知 🛊

1. 発明の名称

光ディスク原盤製造方法および装置

2. 特許請求の範囲

- 1. ビットの長いセクターマークピット部とビットの短いプリピット部からなるプリフォーマット部を形成するに際し、セクターマークピット部を短いパルス列で変調されたレーザビームで露光することを特徴とする光ディスク原盤製造方法。
- 2 ピットの長いセクターマークピット部とピットの短いプリピット部からなるプリフォーマット部とを形成するために前記セクターマークピット部を露光するレーザビームを狙いペルス列で変異するためのペルス列発生回路を含むことを特徴とする光ディスク原盤製造装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光ディスク原盤製造方法および装置 に関する。

〔従来の技術〕

光ディスク原盤の中に入れられるプリフェーマット部は一定のパワーを持つ露光レーザピームを変調することにより行われている。

第6図は従来のプリフォーマット部間光レーザビームの変質パターンの一例を示した状態図である。変質パターンは長いピットからなるセクターマークピット部4、を露光するレーザパワー光13と短いピットからなるプリピット部6を露光するレーザパワー光14から作られている。これらのパターンで露光レーザビームをonーoffすることによってガラス原盤上に堕布されたレジストを露光することによりプリフォーマット部5、を形成していた。

このような従来の露光レーザピームの変異法で はレーザパワーを一定にして露光しているためレ ジスト上に形成されたプリフォーマットパターンの形がセクターマーク部とプリピット部で変わってしまう。特に第7図に示すようにセクターマーク部4°のパターン幅はプリピット部6のパターン解に比べて広くなってしまう。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このような上述した従来の光 ディスク原盤製造方法および装置はプリピット部 のパターン幅に比しセクターマークピット部のパ ターン幅が広くなるためプリフォーマット信号の 品質が劣化されるという欠点があった。

[課題を解決するための手段]

本発明の光ディスク原盤製造方法および装置は、 プリフォーマットを露光するレーザビームのセク ターマークピット部を露光する時間に比べ充分短 いパルス列によって露光し等価的に露光パワーを 低下させてレジスト上にパターンを形成する方法 とセクターマークピット部の露光に必要なパルス 列を発生する制御回路を有して構成される。

(実施例)

スク原盤製造装置の実施例について説明する。

第4図は本発明の他の実施例を示すブロック図であり、光ディスク原盤製造装置の露光ビーム変 両用制御回路のブロックダイアグラムである。第 5図は第4図に示す各部でのパルス波形を模式的 に示した波形図である。

第4個に示す光ディスク原盤製造器は、プリフォーマット信号を発生するプリフォーマット信号を発生するプリフォーマット信号を発生するプリフォーマット信号を発生回路でと、プリフォーマット信号を取り出すセクターマーク信号を取り出すセクターマーク信号を表し、パルス信号を発生するのパルス合成回路10と、プリフォーマットに分のパルス合成回路10と、プリフォーマットに分のパルス合成回路10と、プリフォーマットに分をとれためのパルス信号を合成しレーザーをこれで得けました。パルス信号をによってレーザーをこれで構成される。

次に、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す状態図、第2 図は第1図に示す実施例で形成されるピットの形 状を示す形状図である。

第1回に示す光ディスク原盤製造方法は、セクターマークピット部4を露光するためのレーザパワー光1と、プリピット部6を露光するためのレーザパワー光2とを含んだプリフォーマット露光レーザパワー光で構成されている。

レーザパワー光1によりレーザピームが変調されては、これは、で示すようにピームスポットが重なった状態では光され等値的にほ光パワーが減少したことになる。この状態のレジストを現像することによってセクターマークピット部4が形成される。レーザパワー光1のパルス幅とパルス関係を選択することによりセクターマークピット部4とプリピット部8のパターン幅がほぼ等しいプリフォーマット部5を形成することができる。

次に、前述したパルス発生回路を有する光ディ

このような回路を持つ光ディスク原盤製造装置 を使用することによって前述した光ディスク原盤 製造方法を達成することができる。

[発明の効果]

本発明の光ディスク原盤製造方法および装置は、 セクターマークピット部のピット形状を望ましい ものにすることができるため、プリフォーマット 信号の品質を向上できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す状態図、第2 図は第1図に示す実施例を用いて形成される翻光スポットの状態と現像後のピットの形状を示す形状図、第3図は第1図に示す実施例で形成されるピットの形状を示す形状図、第4図は本発明の他の実施例を示すブロック図、第5図は第4図に示す各部の波形を示す波形図、第6図は従来の一例を示す状態図、第7図は第6図に示す従来例で形成されるピットの形状を示す形状図である。

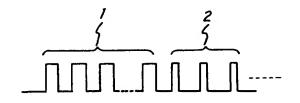
1,2,13,14……レーザパワー光、

持開平1~286144(3)

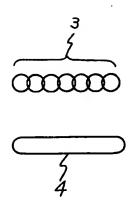
3 …… 露光ビー A 状態、 4 , 4 ' …… セクターマークピット部、 5 , 5 ' …… ブリフォーマット部、 6 …… ブリピット部、 7 …… ブリフォーマット 信号発生回路、 8 …… セクターマーク信号分離回路、 9 …… パルス発生回路、 1 0 , 1 1 …… パルス合成回路、 1 2 …… 光変調案子、

a……プリフォーマット信号、b……セクター マーク信号、c, d, a……パルス信号。

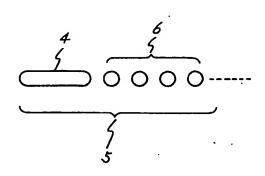
代理人 弁理士 内 原 看



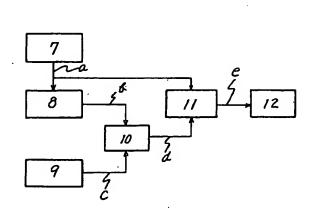
第1図



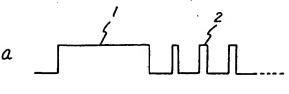
第2 図



第3図



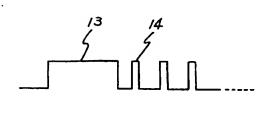
第 4 図



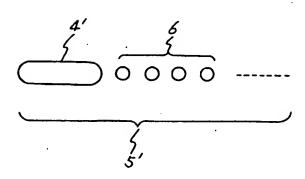
ß ________

· _______

第 5 図



第 6 図



第7図